

量子光学と新技術(III)

久 本 H IF

電子情報通信学会誌 Vol. 72 No. 8 pp. 915-921 1989 年 8 月

量子非破壊測定

[I]で、我々は、ビームスプリッタを用いて 信号情報を読み出すと信号光のSN比が劣化す ること、光ヘテロダイン検波器や光増幅器で は、不確定積は信号光自身のそれの2倍になる こと、これらの起源が量子系の測定過程におけ る不確定性原理にあることを知った.測定過程 における不確定性原理が重要な役割を演じる分 野に、重力波検出の実験がある^{(1),(2)}. 宇宙か ら地球に到達した重力波は質量 M のアルミニ ウム・バーに結合してこれに周期的な振動を誘 起する. その機械的変位を、静電容量などの変 化として電気的に読み取ることにより、重力波 の飛来が実験的に確かめられるのである. この 実験の難しさは、たとえアルミニウム・バーを 質量 M=100 kg 程度の巨大なものにしたとし

			予	定	目	次		
は	じ	୬	に					
量	子フ	り学	の	基礎	(I)	一不確	定性原	理一
							(6)	月号)

「□」 ハッイスト仏態と元十次(7月号)	
〔Ⅲ〕 量子非破壊測定(8 月号)	
[Ⅳ] 共振器量子電気力学(9月号)	
[V] トンネル電流の量子化 (10 月号)	
[VI] 量子力学の基礎 (II)一重ね合せの)	原理
と観測問題―(12 月号)	
[Ⅶ] 量子力学と情報(1月号)	
「Ⅶ・宗] 応用・結論 (2月号)	

山本喜久:正員 NTT 基礎研究所 上田正仁:同 上 Quantum Optics and New Technology [Ⅲ]. By Yoshihisa YAMAMOTO, Member and Masahito UEDA, Nonmember (NTT Basic Research Laboratories, Musashino-shi).

ても、誘起される周期1kHz 程度の振動の振幅 が 10⁻²¹ cm という極微小量(1原子層厚の約 10⁻¹⁰倍!!) であることによっている. この重力 波検出の実験において、不確定性原理は決定的 な障害となる. すなわち, 時刻 t=0 において, 質点の位置を 4x の精度で測定できたとする と、この測定の反作用は運動量へおよび、その 大きさは $\Delta P \ge \frac{\hbar}{2 \, 4x}$ を満たさなければならな い. これは、 測定の直後に、 質点の速度が Δυ $=\frac{\Delta P}{M}$ でランダムに変調されることに相当す る. このため、 2回目の測定を行う時刻 $t=\tau$ には、質点の位置は $4x = \frac{\Delta P}{M} \tau$ なる不確定さ をもつことになる.結局,時刻 てごとに行わ れる位置の測定精度は $4x \sim \sqrt{\frac{\hbar \tau}{2M}}$ よりも良 くすることはできない、この量子限界は、予想 される信号レベルよりも大きい(3). 重力波検出 は原理的に不可能か?

測定における不確定性原理の要請は,ある観 測量の測定精度とその共役観測量への反作用雑 音の積がある最小値以上でなければならないこ とである.従って,情報が一つの観測量だけに より運ばれている場合には,この観測量に全く じょう乱を与えることなく,すなわち,情報を 壊すことなく,任意の精度で,繰り返し情報を 読み出すことが可能なはずである.実際,ある 種の観測量とある種の測定器を組み合せると, 測定の反作用を共役な観測量だけに押し込める

Vol. 72, No. 8

[I]

ことができる.従って,測定精度をいくら良く しても,測定を何回繰り返し行っても,不確定 性原理に抵触することなく,その観測量の情報 を保存することができる.これがブラジンスキ ーが重力波検出のために発明した量子非破壊測 定である⁽⁴⁾.量子非破壊測定は,量子光学にお いても実現可能な概念であり,スクイズド状態 のもつ情報を繰り返し読み出すことを可能にす る.

スクイズド状態は損失のある伝送路を伝搬す ると、ビームスプリッタで情報を読み出された のと同様に、SN 比が劣化する.信号光の強度 が非常に高く光検波器が飽和してしまう場合に は、信号光に減衰を与えなければならないが、 このときも同様にSN 比が劣化する.これは量 子光学的揺動散逸定理の結果である.これに対 し、量子非破壊測定と同様の原理に基づいて、 スクイズド状態のSN 比を劣化させずに、これ を増幅したり減衰したりすることができる.こ れがパラメトリック増幅/減衰である⁽⁵⁾.これ は、スクイズド状態のもつ情報を、損失のある 線路を通して伝送したり、飽和する検波器を用 いて読み出すことを可能にする重要なものであ る.

1. 量子非破壊測定条件

一般に、信号系の観測量 \hat{A}_s を測定しようと する場合には、図1に示すように、プローブ系 の観測量 \hat{A}_p を \hat{A}_s に一定時間結合、相互作用 させ、 \hat{A}_s の変化を通して \hat{A}_s に関する情報を



図 1 プローブ系と巨視的メータを含む 量子非破壊測定のモデル 読み出すことが行われる. このモデルにおいて は,信号系,プローブ系とも相互作用している 間は量子系にあり,そのうちプローブ系だけ が,相互作用の後,巨視的な古典系に結合し て,例えば,メータの針を振らせるなどして, 確定した測定結果を出力する.信号系,プロー ブ系の無摂動ハミルトニアンを \hat{H}_s , \hat{H}_p ,相互 作用ハミルトニアンを \hat{H}_I とすると, $\hat{A_s}$ と $\hat{A_p}$ の時間発展は,次のハイゼンベルグ方程式で表 される.

$$-i\hbar \frac{d}{dt} \hat{A}_{s} = [\hat{H}_{s}, \hat{A}_{s}] + [\hat{H}_{I}, \hat{A}_{s}] \quad (1)$$
$$-i\hbar \frac{d}{dt} \hat{A}_{p} = [\hat{H}_{p}, \hat{A}_{p}] + [\hat{H}_{I}, \hat{A}_{p}] \quad (2)$$

 \hat{A}_s の情報が \hat{A}_p に乗り移るためには,式(2) 右辺の第2項が0ではなく,かつ, \hat{H}_i は \hat{A}_s の 関数でなければいけない.

(i) $[\hat{H}_{I}, \hat{A}_{p}] \neq 0$

(ii) \hat{H}_I は \hat{A}_s の関数である.

一方,情報の読み出しによる \hat{A}_s への反作用 雑音の及び方には,図1に示したように,二つの 経路がある.一つは,式(1)の右辺の第2項で表 される, \hat{H}_I による直接的な \hat{A}_s の変化である. 従って,もし相互作用ハミルトニアン \hat{H}_I が

(iii) $[\hat{H}_I, \hat{A}_s] = 0$

なる条件を満たしていたとすれば,この経路の 反作用雑音を抑圧することができる.もう一つ の反作用雑音は,式(1)右辺の第1項で表され る,共役観測量を介した間接的な \hat{A}_s の変化で ある.ハイゼンベルグの不確定性原理は, \hat{A}_s の 測定精度 $\langle 4\hat{A}_s^2 \rangle_{meas}$ とその共役な観測量 \hat{B}_s に対する反作用雑音 $\langle 4\hat{B}_s^2 \rangle_{back action}$ の間に 次式が成立していることを要請する.

 $\langle \Delta \hat{A}_s^2 \rangle_{\rm meas} \langle \Delta \hat{B}_s^2 \rangle_{\rm back \ action}$

$$\geq \frac{1}{4} |\langle [\hat{A}_s, \hat{B}_s] \rangle|^2 \tag{3}$$

従って、もし、無摂動ハミルトニアン \hat{H}_s が \hat{B}_s の関数であったとすると、 \hat{A}_s に共役 観測量 \hat{B}_s を介した反作用雑音が及ぶことに なる.これを抑圧するためには、次の条件が 必要である.

電子情報通信学会誌 8/'89

- (iv) \hat{H}_s は \hat{A}_s の共役観測量を含んではな らない.
- このとき,次の条件が成立する.
- $(v) [\hat{A}_{s}(0), \hat{A}_{s}(t)] = 0$

これら、二つの条件(iii)、(v)を満足したも のを,量子非破壊 (Quantum nondemolition, QND) 測定とよぶ⁽⁴⁾. 条件 (iii) を満たした相 互作用ハミルトニアン \hat{H}_I を反作用除去 (back action evading) タイプといい,条件(v)を満 たした Â, を 量子非破壊観測量 (QND observable) という.

量子非破壊測定の原理を用いれば、信号のも つ情報をこれにじょう乱を与えることなく、何 回でも繰り返し読み出すことができる. 従っ て, [I] で述べた, 通常の測定における揺動 散逸定理と SN 比の劣化を克服することができ るわけである.

2. 光子数の量子非破壊測定

光子数 n̂。は、条件(v)を満たす量子非破壊 観測量である.なぜならば,無摂動ハミルトニ アン $\hat{H}_s = \hbar \omega_s \left(\hat{n}_s + \frac{1}{2} \right)$ が [\hat{H}_s, \hat{n}_s]=0 を満た すからである.図2に示すような測定系を考え てみる・角周波数 ω。の信号光とω。のプロー ブ光が,3次の非線形性を持った媒質中を伝搬 する.相互位相変調効果により,信号光の光子 数に応じてプローブ光の位相が変調される.従 ってプローブ光の位相をホモダイン検波器で破 壊測定することにより,信号光の光子数を非破 壊で読み出すことができる.3次の非線形媒質 中の相互位相変調を表すハミルトニアンは(*)



 $\hat{H}_I = \hbar_X \hat{n}_s \hat{n}_b$ (4)

で与えられる.χは3次の非線形感受率に比例 した定数である. プローブ光の観測量を A_p ≡ $\hat{a}_{p_2} = \frac{1}{2i} (\hat{a}_p - \hat{a}_p^{\dagger}) とすると、条件 (i) ~(iii)$ がすべて満たされていることがわかる. すなわ ち,式(4)は反作用除去タイプの相互作用ハミ ルトニアンである.

式(4)に対するハイゼンベルグ方程式(1), (2) の解は.

$$\hat{a}_s(L) = \exp(i\sqrt{F}\hat{n}_p)\hat{a}_s(0) \tag{5}$$

$$\hat{a}_{p}(L) = \exp(i\sqrt{F\hat{n}_{s}})\hat{a}_{p}(0) \qquad (6)$$

となる⁽⁷⁾. ここで、 $\sqrt{F} = \chi L/v$ は相互位相変 調の強さを表す パラメータで, L は 媒質の長 さ, vは媒質中の光速である.ホモダイン検波 器を用いて,プローブ光の位相変調成分を測定 する場合,被測定演算子 ân は次式となる.

$$\hat{a}_{p_2}(L) = \hat{a}_{p_1}(0) \sin(\sqrt{F\hat{n}_s})$$

 $+\hat{a}_{p2}(0)\cos(\sqrt{F\hat{n}_s})$

$$\simeq \langle \hat{a}_{p_1}(0) \rangle \sqrt{F} \hat{n}_s + \Delta \hat{a}_{p_2}(0) \quad (7)$$

ここで、 $\langle \hat{a}_{p^2}(0)
angle = 0$ および位相回転 $\sqrt{F} \hat{n}_s$ の $2\pi N$ からの変位は微小量である と 仮 定 し た.式(7)より、測定される光子数は、n_sそ のものではなく,

$$\hat{n}_{s}^{(\text{obs})} \equiv \frac{\hat{a}_{p2}(L)}{\langle \hat{a}_{p1}(0) \rangle \sqrt{F}} = \hat{n}_{s} + \frac{\Delta \hat{a}_{p2}(0)}{\sqrt{F} \langle \hat{a}_{p1}(0) \rangle}$$
(8)

となることがわかる.従って測定結果の分散は 次式で与えられる.

$$\langle \Delta \hat{n}_{s}^{(\text{obs})\,2} \rangle = \langle \Delta \hat{n}_{s}^{\,2} \rangle + \frac{\langle \Delta \hat{\varphi}_{p}(0)^{\,2} \rangle}{F} \qquad (9)$$

ここで、 $\langle \Delta \hat{\varphi}_{p}(0)^{2} \rangle = \langle \Delta \hat{a}_{p2}(0)^{2} \rangle / \langle \hat{n}_{p} \rangle$ はプロ ーブ光の位相雑音である.式(9)右辺の第1項 は信号光自身の光子数雑音、第2項は測定誤差 を表す.測定誤差は,非線形相互作用の強さ F とプローブ光の平均光子数 <î,> を大きくする ほど, プローブ光雑音 <4â_{p2}(0)²> を小さくす るほど小さくできる.従って,コヒーレント状 態よりもスクイズド状態にあるプローブ光の方 が,同じ平均光子数でも測定誤差を小さくでき る.

測定により、信号光の位相にはどのようなじ

Vol. 72, No. 8

ょう乱が付加されるだろうか? 式(5)から, 信号光の直交位相振幅 $\hat{a}_{ss}(L)$ はプローブ光の 光子数 \hat{n}_p により次式に従って変調されること がわかる.

$$\hat{a}_{s2}(L) \simeq \langle \hat{a}_{s1} \rangle \sqrt{F} \hat{n}_{p} + 4 \hat{a}_{s2}(0)$$
(10)
従って,信号光の位相雑音は,
 $\langle \Delta \hat{\varphi}_{s}^{2} \rangle \equiv \frac{\langle \Delta \hat{a}_{s2}(0)^{2} \rangle}{\langle \hat{a}_{s1}(0) \rangle^{2}} = \langle \Delta \hat{\varphi}_{s}(0)^{2} \rangle + F \langle \Delta \hat{n}_{p}^{2} \rangle$ (11)

となる.式(11)右辺第1項は信号光自身の位 相雑音,第2項は測定の反作用雑音を表す.式 (9),(11)より,もしプローブ光が光子数-位相 最小不確定積を満たしていれば,光子数の測定 誤差と位相への反作用雑音の間には,次の最小 不確定関係が満足されていることがわかる⁽⁷⁾.

$$\langle \Delta \hat{n}_{s}^{2} \rangle_{\text{meas}} \langle \Delta \hat{\varphi}_{s}^{2} \rangle_{\text{back action}}$$

$$= \langle \Delta \hat{n}_{p}^{2} \rangle \langle \Delta \hat{\varphi}_{p}^{2} \rangle = \frac{1}{4}$$
(12)

光子数の量子非破壊測定実験については、光 ファイバを3次の非線形媒質とした試みが行わ れている^{(8),(9)}. 光ファイバが非常に損失が少 なく、長い相互作用長が確保でき、また光を狭 い領域に閉じ込め、光パワー密度を上げられる ため、このような非線形相互作用を行わせるの に適している. レーベンソンらは、長さ100 m のシリカファイバに、Kr レーザの2 波長の CW の光を伝搬させ、一方を信号光、他方をプ ローブ光として、信号光の強度雑音とプローブ 光の位相雑音の間に量子相関があることを観測 した⁽⁸⁾. 井元らは、長さ1 km のシリカファイ バに、1.06 μ m と 1.3 μ m の YAG ν -- ザの CW 光を伝搬させ、同様の実験結果を得た⁽⁹⁾.

3. 前置增幅検波

コヒーレント 状態や 光子数-位相スクイズド 状態を,光子数直接検波する際,光検波器の量 子効率が1ではなく,また検出系に有限の熱雑 音があるため,実際の SN 比は,信号光自身の もつ SN 比よりも次式に従って劣化する⁽¹⁰⁾.

$$(S/N)_{PD} = \frac{\langle \hat{n}_s \rangle}{\frac{\langle \Delta \hat{n}_s^2 \rangle}{\langle \hat{n}_s \rangle} + \frac{1 - \eta}{\eta} + \frac{\langle \Delta \hat{n}_{th}^2 \rangle}{\eta^2 \langle \hat{n}_s \rangle}}$$
(13)

ここで、 η は光検波器の 量子効率、 $\langle 4\hat{n}_{th}^2 \rangle$ は電子回路で発生する熱雑音を入力換算した雑 音電子数揺らぎである. もし、信号光がコヒー レント状態の 光子数雑音よりも 10 dB, 20 dB 低い 雑音レベルを 持って いたとすると、 その SN 比劣化を 3 dB 以内に抑えるためには、光 検波器の量子効率 η はそれぞれ 0.9, 0.99 以上 でなければならない. また、 $\langle 4n_{th}^2 \rangle$ による SN 比の 劣化を 抑圧するためには、 $\langle \hat{n}_s \rangle \gg \langle 4n_{th}^2 \rangle$ なる 条件が 満たされて いなければ ならない. $\langle 4n_{th}^2 \rangle$ は通常 10⁴~10⁶ の値をもつ. これら の条件が満たされない場合には、せっかく光子 数-位相スクイズド状態を発生できたとしても、 その利点をいかすことができなくなる.

量子非破壊測定を行うことによって、微弱な 信号光の情報を損失や雑音に強い巨視的レベル のプローブ光の情報に変換することができる. 情報がひとたび巨視的レベルに移ってしまえ ば、光検波器の量子効率や電子回路の熱雑音の 影響は受けにくくなる.量子非破壊測定におい て、プローブ光の位相を検出するホモダイン検 波器が、同じ量子効率 η と熱雑音 $\langle 4n_{th}^2 \rangle$ を もっていたとすると、その SN 比は式(13) に 変って⁽¹⁰⁾、

 $(S/N)_{QND}$

$$=\frac{\langle \hat{n}_{s} \rangle}{\langle \hat{n}_{s} \rangle} + \frac{1}{\eta F \langle \hat{n}_{p} \rangle \langle \hat{n}_{s} \rangle} + \frac{\langle \Delta \hat{n}_{th}^{2} \rangle}{4 \eta^{2} F \langle \hat{n}_{p} \rangle^{2} \langle \hat{n}_{s} \rangle}$$
(14)

で与えられる.従ってもし, $F\langle \hat{n}_{p}\rangle$ を十分に大 きくすることができれば, η や $\langle 4\hat{n}_{th}^{2}\rangle$ による SN 比の劣化を抑圧できることがわかる.この ように,雑音のある検出器の前段で信号を直接 増幅して受信 SN 比の劣化を抑圧することを, 一般に前置増幅検波というが,量子非破壊測定 にはこのような機能が量子レベルで備わってい るのである.

4. 量子非破壊增幅条件

一般に,線形増幅器の入,出力モード \hat{a} , \hat{b} は次式のように書くことができる⁽¹¹⁾.

$$\hat{b}_1 = \sqrt{G_1}\hat{a}_1 + \hat{F}_1 \tag{15}$$

電子情報通信学会誌 8/'89

$$\hat{b}_2 = \sqrt{G_2} \hat{a}_2 + \hat{F}_2 \tag{16}$$

 $G_1 \ge G_2$ は二つの直交位相振幅に対する増 幅率. \hat{F} , と \hat{F}_2 は増幅器で付加される内部揺 らぎを表す演算子である.入,出力モードが交 換関係

$$[\hat{b}_1, \hat{b}_2] = [\hat{a}_1, \hat{a}_2] = \frac{i}{2}$$
 (17)

を満足するためには、 \hat{F}_{1} と \hat{F}_{2} は次の交換関 係を満足しなければならない.

$$[\hat{F}_{1}, \hat{F}_{2}] = \frac{i}{2} (1 - \sqrt{G_{1}G_{2}})$$
(18)

従って,入力換算された二つの付加雑音は,次 の不確定性関係の制約を受けることになる(3).

$$\frac{\langle d\hat{F}_1^2 \rangle}{G_1} \cdot \frac{\langle d\hat{F}_2^2 \rangle}{G_2} \ge \frac{1}{16} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{G_1 G_2}} \right)^2 \tag{19}$$

「I] で述べたように, 通常の線形増幅器で は、 $G_1 = G_2 \gg 1$ でしかも二つの付加雑音が互い に等しいので、結果として真空場の揺らぎと同 じ大きさの雑音 $\langle \Delta \hat{F}_i^2 \rangle / G_i = 1/4$ が信号に付加 された. その結果として, SN 比は 3 dB 劣化 した. もし, $G_1 \ge G_2$ が等しくなく, 特に, $G_{i} = \frac{1}{G_{i}}$ なる関係を満足する線形増幅器であっ たとすると、式(19)右辺は0となり、 不確定性関係は消滅する. このような 増幅器では,内部で付加される雑音が なくても構わないのである. 但し, こ の場合 \hat{a}_1 を増幅すれば、 \hat{a}_2 は必ず同 じ割合だけ減衰されることになる.

実は、通常の線形増幅器における3 dB の SN 比劣化は、この増幅器が二 つの共役観測量を同時に増幅し、従っ て測定することを可能にすることにそ の起源がある.一度、微弱な信号光を 巨視的レベルに増幅してしまえば,二 つの共役観測量を新たな付加雑音の影 響なしに測定することは可能である. しかし,いかなる共役観測量の同時測 定も、新たな不確定さの導入なしには 行えない(12). 同時測定結果の不確定 *積はハイゼンベルグの最小不確定積の*

2倍になることが知られている(13)~(15),線形増 幅器においては、増幅器の内部揺らぎがこの一 般化された不確定性原理を成立させているので ある. もし、増幅器が \hat{a}_1 のみを増幅し、 \hat{a}_2 を 減衰させるものであれば,結果として,測定は â,に対してのみしか行えないから、内部付加雑 音はなくてもよいのである.この点は,量子非 破壊測定と同じ原理である.

5. 縮退および非縮退パラメトリック増幅

直交位相振幅スクイズド状態の発生手段とし て紹介した 縮退 パラメトリック 増幅器 (図3 (a)) は, $G_1 = \frac{1}{G_1}$ なる条件を 満足している. 入, 出力モードを \hat{a}, \hat{b} ととれば,

$$\hat{b}_1 = e^{-r} \hat{a}_1$$
 (20)
 $\hat{b}_2 = e^r \hat{a}_2$ (21)

$$=e^{r}\hat{a}_{2} \tag{21}$$

が得られる.式 (20),(21) は,演算子の関係式 であるから, $G_1 = \frac{1}{G_2} = e^{-2r}$ であると同時に, 増幅器で付加される内部雑音がないことも表し ている.入,出力モードの雑音分布を図3(b) に表す.

一方,光子対の発生手段として紹介した非縮



図 3 縮退パラメトリック増幅器による直交位相振幅の無雑音増幅

Vol. 72. No. 8

退パラメトリック増幅器における入,出力関係 は,

 $\hat{h} = \sqrt{G}\hat{a} = \sqrt{G} - 1\hat{a}$

$$\hat{b}_{s_1} = \sqrt{G}\hat{a}_{s_1} + \sqrt{G} - 1\,\hat{a}_{i_1}$$
 (22)

$$\hat{b}_{s2} = \sqrt{G}\hat{a}_{s2} - \sqrt{G} - 1 \hat{a}_{i2}$$
 (23)
となる.式(22),(23)右辺の第2項,入力アイ
ドラ光がこの場合内部付加雑音となって現れて
いることがわかる.非縮退パラメトリック増幅
は、二つの直交位相振幅を同時に測定し、内部
付加雑音を持った通常の線形増幅器であること
がわかる.しかし、入力アイドラ光として、零
点スクイズド状態を準備したとすれば、〈 $4\hat{a}_{i1}^2$ 〉
≪ $\frac{1}{4}$ ≪〈 $4\hat{a}_{i2}^2$ 〉、となるのでたとえ、 \hat{a}_{s1} と \hat{a}_{s2}
を同じ割合で増幅しても、 \hat{a}_{s1} に関しては、付
加雑音なしに増幅できる.もちろん、このとき
 \hat{a}_{s2} の測定は大きな雑音、 G 〈 $4\hat{a}_{i2}^2$ 〉のために不
可能になる.

これらの増幅器を用いれば、雑音指数 0 dB, すなわち、SN 比の劣化なしに信号を増幅する ことができる.

6. パラメトリック増幅と減衰

直交位相振幅スクイズド状態や光子数-位相 スクイズド状態は,損失に合うと,揺動散逸定 理に従って、その量子雑音はコヒーレント状態 のそれに漸近していく.

$$\langle \Delta \hat{a}^{2}_{\text{out, 1}} \rangle = T \langle \Delta \hat{a}^{2}_{\text{in, 1}} \rangle + (1 - T) \langle \Delta \hat{c}_{1}^{2} \rangle$$

$$\longrightarrow \langle \Delta \hat{c}_{1}^{2} \rangle = \frac{1}{4} (T \ll 1)$$

$$\langle \Delta \hat{n}^{2}_{\text{out, 1}} \rangle = T \langle \Delta \hat{n}^{2}_{\text{in, 1}} \rangle + T (1 - T) \langle \hat{n}_{\text{in}} \rangle$$

 $\longrightarrow T\langle \hat{n}_{in} \rangle = \langle \hat{n}_{out} \rangle (T \ll 1)$ (25)

しかし,もし,直交位相振幅スクイズド状態 を損失を受ける前に、十分パラメトリック増幅 したとすると、損失による SN 比劣化を抑圧す ることができる.

$$(S/N)_{\text{out}} = \frac{GT\langle \hat{a}_1 \rangle^2}{GT\langle \Delta \hat{a}_1^2 \rangle + \frac{1}{4}(1-T)}$$
$$\xrightarrow[G \gg \frac{1-T}{4T\langle \Delta \hat{a}_1^2 \rangle} \quad (S/N)_{\text{in}} = \frac{\langle \hat{a}_1 \rangle^2}{\langle \Delta \hat{a}_1^2 \rangle} \quad (26)$$

信号光の直交位相振幅の雑音をコヒーレント 状態の それよりも 大きく 増幅することに よっ て、損失に対して SN 比が保存できるわけであ る. このとき,他方の直交位相振幅は,パラメ トリック減衰の後、損失を受けるので、その分 散は コヒーレント状態の 値に 漸近する. 従っ て、信号光自身はもはやスクイズド状態にはな いが、初めにスクイズド状態がもっていた一つ の直交位相振幅の SN 比は保存されている.

情報が非常に強度の高い信号光にのっている 場合には、光検波器が飽和を起こし、これによ り SN 比の劣化を引き起こすことがある. 信号 光に通常の損失を与えれば,式(24),(25)に示 したように、真空場の揺らぎが付加されて SN 比が劣化する. このようなときには, 信号光を パラメトリック減衰すればよい.例えば,パラ メトリック増幅 G, 損失 T を受けた後の信号 光は、初めの信号光に比べて強度は大きいが、 $\frac{1}{G^{i}} = \frac{1}{GT}$ なるパラメトリック減衰を与えれ ば, SN 比を保ちつつ, 信号レベルを初期値に 戻せる.

$$(S/N)_{\text{deamp}} = \frac{\langle \hat{a}_1 \rangle^2}{\langle \Delta \hat{a}_1^2 \rangle + \frac{1 - T}{4 G T}}$$
$$\longrightarrow (S/N)_{\text{in}} \qquad (27)$$



図 4 パラ メトリック 増幅, 損失 および パラメトリック減衰による雑音分布の変化

電子情報通信学会誌 8/'89

これらの様子を図4に示した.このようにし て,直交位相振幅スクイズド状態のSN比を, 損失や飽和による劣化を克服して伝送したり, 検出できるわけである.同様のことを,光子 数-位相スクイズド状態に対して行うことも可 能である.

文 献

- R.W.P. Drever: in Quantum Optics, Experimental Gravitation, and Measurement Theory, Plenum Press (1983).
- (2) H. Billing, et al.: ibid.
- (3) C.M. Caves, et al.: Rev. Mod. Phys., 52, 341 (1980).
- (4) V.B. Braginsky, Y.I. Vorontsov and K.S. Thorne: Science, 209, 547 (1980).
- (5) H. Takahashi: in Adv. Commun. Syst., Academic, New York (1965).
- (6) J. Milburn and D.F. Walls: Phys. Rev., A 28, 2065 (1983).
- (7) N. Imoto, H.A. Haus and Y. Yamamoto: Phys. Rev., A32, 2287 (1985).
- (8) M.D. Levenson, R.M. Shelby, M. Reid and D.F. Walls: Phys. Rev. Lett., 57, 2473 (1986).
- (9) N. Imoto, S. Watkins and Y. Sasaki: Opt. Commun., 61, 159 (1987).
- (10) Y. Yamamoto, et al.: Progress in Optics, North-

Holland (1989).

- (11) C.M. Caves: Phys. Rev., D 26, 1817 (1982).
- (12) Y. Yamamoto and H.A. Haus, Rev. Mod. Phys., 58, 1001 (1986).
- (13) E. Arthurs and J.L. Kelly, Jr.: Bell Syst. Tech, J., 44, 725 (1965).
- (14) J.P. Gordon and W.H. Louisell: in Physics of Quantum Electronics, ed. by P.L. Kelly et al., Mc Graw-Hill, New York (1966).
- (15) C.Y. She and H. Heffner: Phys. Rev., 152, 1103 (1966).



山本 喜久(正員)

昭 48 東工大・工・電気卒.昭 53 東大大学院 博士課程了.同年日本電信電話公社入社.以来, コヒーレント光通信,レーザ増幅器,レーザの量 子雑音,量子光学の研究に従事.現在,NTT 基 礎研究所情報科学研究部山本グループリーダ.工 博.昭 56 年度学術奨励賞,昭 60 年度業績賞受 賞.著書「Semiconductor and Semimetals」な ど.

上田 正仁

昭 61 東大・理・物理卒.昭 63 同大学院修士 課程了.同年日本電信電話株式会社入社.以来, 微小接合素子の量子論の研究,量子光通信の研究 に従事.現在,NTT 基礎研究所情報科学研究部 山本グループに所属.

Vol. 72, No. 8